

2024 年度 第 4 回計装測定分科会のご案内

主催：(一社)日本粉体工業技術協会 計装測定分科会

コーディネーター 岡山大学 後藤 邦彰

副コーディネーター 千葉大学 武居 昌宏

名誉コーディネーター 同志社大学名誉教授 森 康維

代表幹事 スペクトリス(株) 池田 英幸

副代表幹事 大塚電子(株) 稲山 良介

(株)堀場製作所 篠崎 陽子

「最新の粉体測定技術」

拝啓 皆様ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は当会にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、計装測定分科会は最新の粉体測定技術に関する講演会を開催することになりました。

基調講演におきましては、法政大学の森隆昌先生より、セラミックス湿式成形及びリチウムイオン電池正極製造におけるスラリー評価を、千葉大学の川嶋大介先生からは、電気トモグラフィ技術を用いた攪拌プロセス中のスラリー評価をご講演頂きます。あわせて各計測機器メーカーより、製品紹介のプレゼンを企画しております。ご多用中とは存じますが、皆様のご参加をお待ち申し上げます。

記

日 時 : 2024 年 12 月 6 日 (金) 10:00~16:30 (受付開始時刻: 9:30)

会場 : 同志社大学東京サテライト
東京都中央区京橋 2 丁目 7 番 19 号 京橋イーストビル 3 階

参加費 : 日本粉体技術協会会員および日本粉体工学会会員 5,000 円[うち消費税 455 円]
非会員 8,000 円[うち消費税 727 円]
登録番号:T8130005012383

プログラム（詳細な時間、発表順序、タイトルなどは、変更することがあります）：

9：30～ 受付開始

10：00～10：10 開会挨拶 計装測定分科会コーディネーター 後藤邦彰

10：10～11：10

【基調講演1】「セラミックス湿式成形及びリチウムイオン電池正極製造におけるスラリー評価」

法政大学 森隆昌 氏

11：20～12：45 企業プレゼン(1)

大塚電子(株)「ゼータ電位・粒子径・分子量測定システム ELSZneo のご紹介」

(株) アントンパール・ジャパン

「粘弾性測定装置を用いた電極スラリーの塗工性、分散性評価事例」

(株) 島津製作所「レーザ回折式粒子径分布装置の高濃度測定」

マイクロトラック・ベル(株)

「“無希釈” “迅速” “定量” 分散安定性評価装置～TURBISCAN～」

12：45～13：45 昼食

13：45～14：45

【基調講演2】「電気トモグラフィ技術を用いた攪拌プロセス中のスラリー評価」

千葉大学 川嶋大介氏

14：55～16：20 企業プレゼン(2)

(株) セイシン企業「微小粒子圧縮試験装置」

(株) リガク(プロセス用X線回折)

(株) 堀場製作所「粒子分析へ新しい付加価値を～ラマンを用いた複合解析」

スペクトリス(株)「オンライン粒子径分布測定装置」

16：20～16：30 閉会挨拶 計装測定分科会副コーディネーター 武居昌宏

16：30 終了

申込方法：PEATIXからの申込とします。以下のURLよりお申し込みください。

[計装測定講演会 同志社東京サテライト | Peatix](#)

・事前オンライン(クレジットカード)決済のみとします。

定員：80名

申込締切：11月29日(金)

定員になり次第締め切ります。

キャンセル：

- ・方法 : PEATIX より主催者にご連絡ください。
- ・キャンセル料 : PEATIX の規定に従います。下記リンクをご参照ください。

[主催者にチケットのキャンセルを依頼する : Help attendee \(peatix.com\)](#)

領収書 : PEATIX よりダウンロードください

個人情報の管理について :

- ・いただいた個人情報は当分科会が責任を持って管理し、当分科会と協会からの案内にのみ使用します。他の用途には一切使用しません。
- ・クレジットカード情報については PEATIX 経由でのお支払いであり当会で把握することはありません。

問合せ先：

計装測定分科会 スペクトリス(株) 池田英幸

E-mail : [hideyuki.ikeda\(at\) malvernpanalytical.com](mailto:hideyuki.ikeda@malvernpanalytical.com) ※ (at) は @ に置き換えて下さい。

以上